03500.017885.

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:	Examiner: Not Yet Assigned
HIDEMI TAKAYAMA	Group Art Unit: Not Yet Assigned
Application No.: 10/771,401)
Filed: February 5, 2004	
For: OPTICAL SCANNING APPARATUS) : March 22, 2004

Commissioner for Patents PO Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Sir:

In support of Applicant's claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed is a certified copy of the following foreign application:

2003-030634 filed February 7, 2003.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Registration No. 43,279

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza

New York, New York 10112-3801

Facsimile: (212) 218-2200

CF017885 10/771,401

日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 2月 7日

出願番号 Application Number:

人

特願2003-030634

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 3 - 0 3 0 6 3 4]

出 願
Applicant(s):

キヤノン株式会社

2004年 2月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 250759

【提出日】 平成15年 2月 7日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 26/10

【発明の名称】 光走査装置

【請求項の数】 1

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 高山 英美

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100086818

【弁理士】

【氏名又は名称】 高梨 幸雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009623

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703877

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光走査装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像信号に応じて変調された光東を発する光源手段と、該光源手段から発した光東を副走査断面内において光偏向器の偏向反射面の近傍に一旦集光させる集光レンズと、該光偏向器によって偏向された光東を被走査面上に導光する走査光学系とを有し、該被走査面を光走査する光走査装置において、

副走査断面内において、該集光レンズからの光東は、該偏向反射面の法線に対して角度を持って入射し、該走査光学系は副走査断面内の結像倍率が略一定であることを特徴とする光走査装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は光走査装置に関し、特に光源手段から出射した光束を光偏向器としてのポリゴンミラーにより反射偏向させ、走査光学系を介して被走査面上を光走査して画像情報を記録するようにした、例えば電子写真プロセスを有するレーザービームプリンタ(LBP)やデジタル複写機、マルチファンクションプリンタ(多機能プリンタ)等の画像形成装置に好適なものである。

 $[0\ 0\ 0\ 2\]$

【従来の技術】

従来よりレーザービームプリンタやデジタル複写機等の画像形成装置においては、例えば半導体レーザから成る光源手段から画像信号に応じて光変調され出射した光束(ビーム)を、例えば回転多面鏡(ポリゴンミラー)より成る光偏向器により周期的に偏向させ、 f θ 特性を有する走査光学系(走査レンズ系)によって感光性の記録媒体(感光ドラム)面上にスポット状に収束させ、該記録媒体面上を光走査して画像記録を行なっている。

[0003]

図19はこの種の従来の画像形成装置に用いられる光走査装置の主走査方向の 要部断面図(主走査断面図)である。

[0004]

同図において半導体レーザを含むレーザユニット91から出射した平行光東は 副走査方向にのみ所定の屈折力を有するシリンドリカルレンズ(集光レンズ)92 に入射する。シリンドリカルレンズ92に入射した平行光東は主走査断面内にお いては、そのまま平行光東の状態で出射する。

[0005]

[0006]

上記の光走査装置においては感光ドラム95面上を光スポットで走査する前に該感光ドラム95面上における画像形成を開始するタイミングを調整するために、光検出器としてのBD(beam detector)センサー98が設けられている。このBDセンサー98は光偏向器93で反射偏向された光束の一部であるBD光束、即ち感光ドラム95面上の画像形成領域を走査する前の画像形成領域外の領域を走査している時の光束を受光する。このBD光束はBDミラー96で反射され、BDレンズ(集光レンズ)97で集光されてBDセンサー98に入射する。そしてこのBDセンサー98の出力信号からBD信号(同期信号)を検出し、このBD信号に基づいて感光ドラム95面における画像記録の開始タイミングを調整している。

[0007]

感光ドラム95はレーザユニット91内の半導体レーザの駆動信号に同期して 一定速度で回転し、感光ドラム95面は走査される光スポットに対して副走査方 向に移動する。

[0008]

このようにして感光ドラム95上に静電潜像が形成される。この静電潜像は周知の電子写真プロセスによって現像され、紙などの被転写材に転写されて画像が具現化される。

[0009]

・また走査光学系を使用した多重画像形成装置は一般に複数の画像形成部において異なった色の画像を形成し、例えば搬送ベルトの如き搬送手段によって紙を搬送し、この紙上に画像を重ねて転写し画像形成を行なう。特に多色現像を行なうフルカラー画像を得る場合は、わずかな重なりずれでも画像を悪化させる。例えば400dpiであれば1画素63.5 μ mの数分の1の重なりずれでさえ、色ずれや色見ずれの変化として現われ画像を著しく悪化させる。

[0010]

従来はこれに対し同一の走査光学系を用いて色現像を行なう、即ち同じ光学特性で光走査し、画像のずれを緩和していた。しかしながらこの方法では多重画像やフルカラーを出力するのに時間がかかるという問題点があった。この問題点を解決するために各色の画像を得るために別々の光走査装置で画像を形成し、搬送部によって送られる紙上で画像を重ね合わせるという方法がある。

[0011]

しかしながらこのとき懸念されることとしては画像を重ね合わせるときの色ずれである。これに対して有効な方法として画像の位置を検出し、検出信号にしたがって画像を補正すべく画像形成部を制御するという方法がある(例えば特許文献1参照)。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

一方、複数の感光体にビームを走査する画像形成装置においては、複数の感光体上に潜像を形成するために通常は感光体と同じ数の走査光学系が用いられている。この問題点としては走査光学系の数だけ光学部品が必要になり、特に光偏向器(ポリゴンミラー)は高価であるためにコスト高となるといった問題点がある。また特に高速で高精細な走査光学系の場合には光偏向器が大きくなると同時に高速に偏向させる能力を有する必要があるためにさらに問題は深刻となる。

[0013]

この問題に対応するために複数のビームを共通の光偏向器で偏向する光走査装置が提案されている。また共通の光偏向器で副走査方向の感光体を走査する光走査装置においては、副走査方向の画像の重ね合わせの精度を向上させるために副走査方向のビームの描画位置をずらす機構を有する必要がある。この方法としては副走査方向のビームの描画開始を行う光偏向器の偏向反射面を選択することにより副走査方向に1ラインずつ描画位置をずらすことで調整を行っていた。

[0014]

さらに最近はコンパクトで低価格で高画質なフルカラーの画像形成装置が求められており、この要求を満たす1つの方法として、単一の共通の光偏向器を使用して複数のビームを走査する系において、走査光学系の第1レンズを共通化することと、光偏向器の偏向反射面に対して斜め方向からビームを入射させることでレンズ、ポリゴンミラー等の光学部材の高さ方向の幅を小さくすることでコストダウンを図ると同時にスキャナーを薄くコンパクトにする系が提案されている。

【特許文献1】

特公平1-281468号公報

$[0\ 0\ 1\ 5]$

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら光偏向器に対して副走査断面内において角度を持たせて光束を入 射させる、所謂斜入射光学系は像面(感光ドラム面)上のビームが回転するとい う問題点と、走査位置によって副走査方向にビームの結像位置が変化する、所謂 走査線曲がりが発生するという問題点があった。

[0 0 1 6]

この走査線曲がりは高精度印字を要求されるLBPにおいては問題になり、特に単一のポリゴンミラーによって異なる感光ドラムを走査し、多重現像によってフルカラーの画像を形成する画像形成装置においては、走査線曲がりが色ずれとなり問題である。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

またビームの回転は、特に高精細な画像形成装置に使用される光走査装置においては描画スポット径を小さく絞る必要があり、スポットを絞る上での障害とな

り問題である。

[0018]

本発明は被走査面上で良好なるスポット形状を得ると共に走査線曲がりの発生しない光走査装置の提供を目的とする。

[0019]

【課題を解決するための手段】

本発明の光走査装置は、

画像信号に応じて変調された光束を発する光源手段と、該光源手段から発した 光束を副走査断面内において光偏向器の偏向反射面の近傍に一旦集光させる集光 レンズと、該光偏向器によって偏向された光束を被走査面上に導光する走査光学 系とを有し、該被走査面を光走査する光走査装置において、

副走査断面内において、該集光レンズからの光東は、該偏向反射面の法線に対して角度を持って入射し、該走査光学系は副走査断面内の結像倍率が略一定であることを特徴としている。

[0020]

【発明の実施の形態】

「実施形態1]

図1は本発明の実施形態1の主走査方向の要部断面図(主走査断面図)、図2 は図1の主要部分の副走査方向の要部断面図(副走査断面図)である。

[0021]

ここで、主走査方向とは光偏向器の回転軸及び走査光学系の光軸に垂直な方向 (光偏向器で光束が反射偏向(偏向走査)される方向)を示し、副走査方向とは 光偏向器の回転軸と平行な方向を示す。また主走査断面とは主走査方向に平行で 走査光学系の光軸を含む平面を示す。また副走査断面とは主走査断面と垂直な断 面を示す。

[0022]

図中、1は画像信号に応じて変調された光束(ビーム)を発する光源手段であり、例えば半導体レーザ等より成っている。2は変換光学素子(例えばコリメーターレンズ等)であり、光源手段1から発した光束を略平行光束(もしくは略発

散光束もしくは略収束光束)に変換している。3は開口絞りであり、通過光束を制限してビーム形状を整形している。4は集光レンズとしてのシリンドリカルレンズであり、副走査方向にのみ所定の屈折力(パワー)を有しており、開口絞り3を通過した光束を副走査断面内で後述する光偏向器5の偏向反射面5aの近傍にほぼ線像として一旦結像させている。尚、コリメーターレンズ2、開口絞り3、そしてシリンドリカルレンズ4等の各要素は入射光学系の一要素を構成している。

[0023]

5は光偏向器としての光偏向器であり、例えば6面構成のポリゴンミラー(回転多面鏡)より成っており、モーター等の駆動手段(不図示)により図中矢印A方向に一定速度で回転している。

$[0\ 0\ 2\ 4]$

9は集光機能と f の特性とを有する走査光学系(f のレンズ系)であり、第1 の結像手段としての第1の走査レンズ f と、第2の結像手段としての第2の走査レンズ f と、第2の結像手段としての第2の走査レンズ f とり成り、光偏向器 f によって反射偏向された画像情報に基づく光束を被走査面としての感光ドラム面 f とに結像させ、かつ副走査断面内においてポリゴンミラー f 5の偏向反射面 f 2 を感光ドラム面 f 8 との間を共役関係にすることにより、倒れ補正機能を有している。

[0025]

本実施形態における第1の走査レンズ6は副走査断面内にはほとんど屈折力を 持たず、主に主走査断面内に屈折力を有するアナモフィックなレンズより形成さ れている。第2の走査レンズ7は主に副走査断面内に屈折力を有するアナモフィ ックなレンズより形成されており、該副走査断面内の屈折力が軸上から軸外に向 かって弱い形状より成っている。

[0026]

8は被走査面としての感光ドラム面である。

[0027]

本実施形態において半導体レーザ1から発した光束はコリメーターレンズ2により略平行光束に変換され、開口絞り3によって該光束(光量)が制限され、シ

リンドリカルレンズ4に入射している。シリンドリカルレンズ4に入射した略平 行光束のうち主走査断面においてはそのままの状態で射出する。また副走査断面 内においては収束してポリゴンミラー5の偏向反射面5aにほぼ線像(主走査方 向に長手の線像)として一旦結像している。

[0028]

このときポリゴンミラー5の偏向反射面5 a に入射する光束は、副走査断面内において該偏向反射面5 a の法線に対して角度 α を持って入射している(斜入射光学系)。

[0029]

そしてポリゴンミラー5の偏向反射面5 a で反射偏向された光束は第1、第2 の走査レンズ6,7を介して感光ドラム面8上にスポット状に結像され、該ポリゴンミラー5を矢印A方向に回転させることによって、該感光ドラム面8上を矢印B方向(主走査方向)に等速度で光走査している。これにより記録媒体としての感光ドラム面8上に画像記録を行なっている。

[0030]

「本実施形態の特徴及び効果」

次に本実施形態の特徴及び効果について説明する。

$[0\ 0\ 3\ 1]$

図2において21は偏向反射面5aの偏向反射点26における法線である。23は第2の走査レンズ7の光軸であり、光線通過位置24に対して偏向反射面5aの偏向反射点26側に偏心している。光線通過位置24は光束の主光線に相当している。光軸23は偏向反射面5aの法線21に対して平行である。

[0032]

本実施形態では副走査断面内においてシリンドリカルレンズ4からの光束は偏向反射面5aの法線21に対して角度αを持って入射する。このため走査線曲がりを補正する為に走査光学系9を副走査断面内で結像倍率が略一定と成るようにして走査線曲がりが発生しないようにしている。このとき第2の走査レンズ7を偏心(平行偏心又は/及び回転偏心)させることによって、副走査断面内の結像倍率が略一定と成ることを容易にしている。

[0033]

即ち、本実施形態では第2の走査レンズ7の光軸23を光線通過位置24に対して偏向反射面5aの偏向反射点26側に偏心させ、それと同時に第2の走査レンズ7に入射する光束の主光線24を副走査断面内において、光軸23に対して角度を有して入射させている。

[0034]

このとき走査光学系9の全走査域における副走査断面内における結像倍率の最大値を β max、最小値を β min、副走査断面内における解像度により決まる画素サイズをP、偏向反射面5 a の偏向反射点26 における法線21と第2の走査レンズ7の光軸23との距離を Δ Lとするとき、

$$(\beta \max - \beta \min) < P / \Delta L \qquad \cdots (1)$$

なる条件を満足させている。

[0035]

[0036]

図3は本実施形態によるレンズ偏心を行わなかった場合の感光ドラム面におけるスポットの状態を示した説明図である。同図に示したように軸外のスポットはビームの回転が発生している。このとき感光ドラム面の位置が光線方向にずれた場合にはビームの回転によるスポット状態はさらに悪化する。

[0037]

図4は本実施形態による第2の走査レンズ7を副走査断面内において偏心して配置した場合の感光ドラム面におけるスポットの状態を示した説明図である。同図に示したようにスポットの回転が発生すると同時にビームの崩れが起こっている。この斜入射により発生するビームの回転は第2の走査レンズ7を入射光線に対して偏心させて配置することで該ビームの回転を抑えることが可能である。

[0038]

図5は本実施形態の走査線曲がりの状態と、従来(本実施形態を実施しなかった場合)の走査線曲がりの状態を示したグラフである。同図に示した従来の走査

光学系においては像高により光線の到達位置が変化するのに対して、本実施形態においては走査線のZ方向の位置は像高により変化することはなく良好なる結果が得られている。

[0039]

図6はスポットの回転が発生する理由を説明した説明図である。同図は第2の 走査レンズ7をポリゴンミラー側から見た状態を示している。同図において62 は副走査方向の光軸、63は軸上における第2の走査レンズ7への入射光の主走 査方向のマージナル光線、64は最軸外における第2の走査レンズ7への入射光 の主走査方向のマージナル光線を示している。

[0040]

同図に示したように軸外のマージナル光線64は傾いて第2の走査レンズ7に 入射する。これは走査光学系に副走査断面内で斜めに光東が入射するためである 。このとき副走査断面内での光軸上に光東を入射させてしまうと屈折出射した光 東が像面(感光ドラム面)上で一点に到達せず、空間的にねじれた位置に入射し てしまう。このねじれた状態で像面に光線が到達してしまうと前記図3に示した ようにビームが回転しスポット形状の崩れた状態となる。

[0041]

図7はこのビームの主走査方向のマージナル光線が第2の走査レンズ7を出射した後の像面までの状態を示した説明図である。同図において71は光束の主光線、72、73は各々主走査方向のマージナル光線、75は副走査方向の像面における座標2、74は像高方向(主走査方向)の副走査方向座標yを示している。

[0042]

このマージナル光線の像面における到達位置を点で示したのが図8である。同図において85は主光線の像面到達位置、86、87は各々主走査方向のマージナル光線の像面到達位置を示している。

[0043]

同図に示したようにビームの回転が補正されていないと光線の到達位置が像面上においてずれる、このときマージナル光線86、87の2方向における光線到

達位置のずれ量ΔZが大きくなるとスポットの回転が大きくなり、スポット形状が崩れることになる。

[0044]

図9はレンズ(走査レンズ)の副走査断面内での偏心の効果を示したグラフである。同図において斜めに入射した光線に対してレンズの副走査断面内での偏心を行わない場合には、前記ずれ量ΔZはグラフ91のように像高yが大きくなるに従って大きな値を持つ。従って、この状態においては像高0においてはビームの回転は発生しないが、像高yが大きくなるに従ってビームの回転が大きくなり、最大像高においてビームの崩れが最も大きくなる。

[0045]

またグラフ92は斜入射をしていない状態、即ち斜入射角 α が0の状態でレンズを副走査断面内において偏心させた場合を示している。グラフ92から分かるようにレンズの偏心によりずれ量 Δ Z が変化する。グラフ93は斜入射の状態にレンズの偏心を組み合わせることでビームのずれ量 Δ Z をキャンセルして像高により変化しないように補正した状態を示している。即ちレンズの偏心を行うことでビームの回転を抑えることが可能となり、これにより良好なるスポットを得ることができる。

[0046]

また同図にも示したようにずれ量 Δ Z をキャンセルする方向とは、主走査、副 走査ともに正のパワーを有したアナモフィックレンズ(第2の走査レンズ7)の光 軸が光線通過位置よりも偏向反射点側に副走査方向についてシフトする方向であ る。

[0047]

以下に斜入射においては、該斜入射を行わない場合と比較して原理的に走査線 曲がりが発生する原理について説明する。

[0048]

図10は斜入射を行わない場合の副走査断面内での状態を示した説明図である。同図において101は走査光学系の副走査断面内での光軸、102は入斜光学系による一旦結像の線像を形成した位置、103は像面(感光ドラム面)、104

は像面における結像点、105は走査光学系、106は画像中心におけるポリゴンミラーの偏向反射面、107は画像端におけるポリゴンミラーの偏向反射面、108は画像中心における偏向反射面107による入射光学系による一旦結像の線像を形成した位置102の鏡像位置である。

[0049]

同図において斜入射を行わない場合、ポリゴンミラーの偏向反射面が該ポリゴンミラーの回転により106から107へ変化しても画像中心における一旦結像点の鏡像位置108は光軸101上にあるために像面103においても、該光軸101上に結像する。このため画像位置による副走査断面内での結像位置のずれである走査線曲がりは発生しない。

[0050]

図11は斜入射光学系における副走査断面内での状態を示した説明図である。 同図において111は偏向反射面の法線、112は入射光学系による一旦結像の 線像を形成した位置、113は像面(感光ドラム面)、114は画像端における像 面113上の結像点、115は走査光学系、116は画像端におけるポリゴンミ ラーの偏向反射面、117は画像中心におけるポリゴンミラーの偏向反射面、1 18は画像端における偏向反射面117による入射光学系による一旦結像の線像 を形成した位置112の鏡像位置、119は倍率の補正が行われていない場合の 画像端における像面上の結像位置、120は走査光学系115の光軸を示してい る。

[0051]

同図に示したように画像端における偏向反射面116は入射光学系による一旦 結像の線像を形成した位置112と同一の位置にある。一方、画像中心における 一旦結像点は偏向反射面117と異なる位置にあるため、鏡像位置118から発 光した場合の結像点となり、副走査断面内について画像中心における結像点と異 なった結像位置119に結像する。この結像位置119の画像位置におけるずれ が走査線曲がりである。

[0052]

この走査線曲がりを補正するために本実施形態においてはレンズの面形状を画

像位置により変化させて、主平面の位置をずらすことで副走査倍率を一定にしている。即ちポリゴンミラーの回転にともなう物点位置の光軸方向のずれによる、 走査光学系115への入射画角の変化をレンズ面を変化させることでポリゴンミラーの回転角によらず副走査倍率を一定とすることで、像面113における副走 査断面内での結像点を同一の位置にしている。

[0053]

特に共通のポリゴンミラーを使用して、該ポリゴンミラーを挟んで両側に配置された感光ドラム面を描画する場合には折り返しミラーの数を変えない限り反対方向の走査線曲がりが発生する。この場合、両側に配置された感光ドラム面上に形成された画像は最終的に重ね合わされて多色画像となる。このときの描画位置ずれは色ずれ及び色見ずれとなって画像を悪化させるが、画像の中央部と端部でのビームの到達位置を1画素以内に抑えることで、画像上問題の無いレベルと出来ることが実験的に求められている。

$[0\ 0\ 5\ 4]$

また走査線曲がりについては上記の如く本実施形態の構成をとることで問題の無いレベルに補正可能となるが、そもそも走査光学系の副走査倍率が小さい場合、特に倍率が0.7倍未満であれば、原理的に走査線曲がりの発生量も小さく特に本実施形態を実施しなくても、走査線曲がりの発生は問題となるレベルではない。

[0055]

本実施形態の効果は 0. 7倍以上の副走査倍率を有した走査光学系において最も効果的となる。さらに副走査断面内の像面湾曲を補正するためには走査レンズの副走査断面内のパワーが軸上から軸外に向かって弱くなっている必要がある。

[0056]

そこで本実施形態では走査光学系9の副走査断面内での結像倍率を被走査面8 全域で0.7倍以上とし、かつ上述した如く第2の走査レンズ7を副走査断面内 において屈折力が軸上から軸外に向かって弱い形状より形成している。

[0057]

このように本実施形態では上記の如く副走査断面内においてシリンドリカルレ

ンズ(集光レンズ) 4 からの光束を偏向反射面 5 a の法線に対して角度を持って 入射させ、走査光学系 9 の副走査断面内の結像倍率が略一定となるように設定す ることにより、良好なるスポット形状が得られると共に走査線曲がりの発生しな い光走査装置を得ることができる。

[0058]

尚、本実施形態では光源手段をシングルビームレーザより構成したが、これに限らず複数の発光点を有するマルチビームレーザより構成し、該複数の発光点から発した複数の光束で共通の光偏向器を介して同一の被走査面を走査するようにしても良い。

[0059]

「数値実施例]

以下に本発明の数値実施例を示す。表1は本発明の光学パラメータである。図 12、図13は各々数値実施例より成る光走査装置の主走査断面図及び副走査断 面図である。図12、図13において図1、図2に示した要素と同一要素には同 符番を付している。

[0060]

数値実施例における第1、第2の走査レンズ16,17の屈折面の面形状は以下の形状表現式により表される。レンズ面と光軸との交点を原点とし、光軸方向を x 軸、主走査断面内において光軸と直交する軸を y 軸、副走査断面内において光軸と直交する軸を z 軸としたとき、

主走査方向と対応する母線方向が、

$$[0\ 0\ 6\ 1\]$$

【数1】

$$x = \frac{y^2 / R}{1 + \sqrt{1 - (1 + K)(y / R)^2}} + B_4 y^4 + B_6 y^6 + B_8 y^8 + B_{10} y^{10}$$

[0062]

(但し、Rは曲率半径、K、B₄、B₆、B₈、B₁₀は非球面係数)

副走査方向(光軸を含み主走査方向に対して直交する方向)と対応する子線方向が、

【数2】

$$x = \frac{z^2/r'}{1 + \sqrt{1 - (1 + K)(z/r')^2}}$$

$$r' = r(1 + D_2 y^2 + D_4 y^4 + D_6 y^6 + D_8 y^8 + D_{10} y^{10})$$
[0 0 6 4]

(但し、 \mathbf{r} は光軸上の子線曲率半径、 \mathbf{D}_2 、 \mathbf{D}_4 、 \mathbf{D}_6 、 \mathbf{D}_8 、 \mathbf{D}_{10} は非球面係数)

[0065]

【表1】

使用波長(mm)	7.90E-07
fθレンズ屈折率	1.524
主走查方向入射角(deg.)	90
副走查方向入射角(deg.)	2.2
偏向点-G1R1 (mm)	1.65E+01
f O レンズ焦点距離 (mm)	1.50E+02

Туре		R1			R2面								
ST2	走査	開始側(s)	走査	終了側(e)_	走到	を開始側(s)	走査終了側(e)						
	d	6	.00E+0	0	d	4.	80E+01						
İ	R	-3.62E+01			R	-2.48E+01							
·	K	-1.18E+00	K	-1.18E+00	K	-2.26E+00	K	-2.26E+00					
主走査	B4	5.67E-06	B4	5.67E-06	B4	-1.05E-05	B4	-1.05E-05					
]	B6	2.76E-08	B6	2.76E-08	B6	2.55E-08	B6	2.55E-08					
	B8	-1.31E-10	B8	-1.31E-10	B8	-1.84E-11	B8	-1.84E-11					
l	B10	1.13E-13	B10	1.13E-13	B10	-5.89E-14	B10	-5.89E-14					
	r	-1.00E+03	r		Γ	-1.00E+03	r						
	D2	0.00E+00	D2	0.00E+00	D2	0.00E+00	D2	0.00E+00					
副走査	D4	0.00E+00	D4_	0.00E+00	D4	0.00E+00	D4	0.00E+00					
	D6	0.00E+00	D6	0.00E+00	D6	0.00E+00	_D6	0.00E+00					
	D8	0.00E+00	D8	0.00E+00	D8_	0.00E+00	D8	0.00E+00					
	D10	0.00E+00	D10	0.00E+00	D10	0.00E+00	D10	0.00E+00					

Туре		R3	面		R4面								
ST2	走査	開始側(s)	走査	終了側(e)	走	至開始側(s)	走査	終了側(e)					
	d	4	.00E+0	0	d	9.	95E+01						
1	R	-4.61E+02			R	8.36E+02							
i i	K	0.00E+00	K	0.00E+00	K	−3.58E+01	K	-3.58E+01					
主走査	B4	0.00E+00	B4	0.00E+00	B4	-1.02E-06	B4	-1.02E-06					
	B6	0.00E+00	B6	0.00E+00	B6	2.09E-10	B6	2.09E-10					
1	B8	0.00E+00	B8	0.00E+00	B8	-3.39E-14	B8	-3.39E-14					
	B10	0.00E+00	B10	0.00E+00	B10	2.68E-18	B10	2.68E-18					
	r	-1.00E+03	r		r	-2.14E+01	r						
1 1	D2	0.00E+00	D2	0.00E+00	D2	1.81E-04	_D2	1.69E-04					
副走査	D4	0.00E+00	D4	0.00E+00	D4	-8.03E-08	D4	-6.92E-08					
1 1	D6	0.00E+00	D6	0.00E+00	D6	3.07E-11	D6	2.19E-11					
	D8	0.00E+00	_D8	0.00E+00	D8	-7.61E-15	D8	-4.14E-15					
	D10	0.00E+00	D10	0.00E+00	D10	8.89E-19	D10	3.78E-19					

[0066]

本実施形態はポリゴンミラー5の偏向反射面5 a の法線に対し斜入射角2.2 度で光束が入射している(斜入射光学系)。またこのときの第2の走査レンズ17は偏向反射点に垂直な面に対して1.46(mm) Z 方向(副走査方向)にシフトした位置にレンズの光軸がある。このときの近軸の像面位置を図14に示す。同図に示したように結像性能及び像高ずれについて良好なる光学性能となっている

[0067]

尚、本実施形態における上記条件式(1)の各パラメーターは、解像度を60 0DPIとすると、

 $\beta \max = 1.384$

 $\beta \min = 1.377$

P = 0.0423 (mm)

 $\Delta L = 1.46$ (mm)

であり、これは条件式(1)を満たしている。

[0068]

また入射ビームに対して第2の走査レンズ17の光軸を1.3 (nm)偏向反射。 点側にシフトすることによりビームの回転が取り除かれ良好なるスポット形状と なっている。さらにこの偏向反射点側へ光軸をシフトしていることで、副走査倍 率の一様性を改善すると同時に走査線曲がりを改善しており、本実施例において は走査線曲がりは2μm以下であり、良好な性能となっている。

[0069]

[実施形態2]

図15は本発明の実施形態2のカラー画像形成装置の要部概略図である。本実施形態は、実施形態1に示した光走査装置を4個並べ各々並行して像担持体である感光ドラム面上に画像情報を記録するタンデムタイプのカラー画像形成装置である。

[0070]

図15において、260はカラー画像形成装置、211,212,213,2 14は各々実施形態1に示した光走査装置、221,222,223,224は 各々像担持体としての感光ドラム、231,232,233,234は各々現像 器、251は搬送ベルトである。

[0071]

図15において、カラー画像形成装置260には、パーソナルコンピュータ等の外部機器252からR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の各色信号が入力する。これらの色信号は、装置内のプリンタコントローラ253によって、C(シアン), M(マゼンタ), Y(イエロー)、B(ブラック)の各画像デ

ータ (ドットデータ) に変換される。これらの画像データは、それぞれ光走査装置 2 1 1, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 4 に入力される。そして、これらの光走査装置 からは、各画像データに応じて変調された光ビーム 2 4 1, 2 4 2, 2 4 3, 2 4 4 が出射され、これらの光ビームによって感光ドラム 2 2 1, 2 2 2, 2 2 3, 2 2 4 の感光面が主走査方向に走査される。

[0072]

本実施態様におけるカラー画像形成装置は光走査装置(211,212,213,214)を4個並べ、各々がC(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)、B(ブラック)の各色に対応し、各々平行して感光ドラム221,222,223,224面上に画像信号(画像情報)を記録し、カラー画像を高速に印字するものである。

[0073]

本実施態様におけるカラー画像形成装置は上述の如く4つの光走査装置211,212,213,214により各々の画像データに基づいた光ビームを用いて各色の潜像を各々対応する感光ドラム221,222,223,224面上に形成している。その後、記録材に多重転写して1枚のフルカラー画像を形成している。

[0074]

前記外部機器252としては、例えばCCDセンサを備えたカラー画像読取装置が用いられても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置260とで、カラーデジタル複写機が構成される。

[0075]

「実施形態3]

図16は本発明の実施形態3の要部概略図である。

[0076]

本実施形態は単一のポリゴンミラー121によって異なる感光ドラム126を 走査し、多重現像によってフルカラーの画像を形成する画像形成装置である。

[0077]

即ち、同図において、121は単一の光偏向器であり、例えばポリゴンミラー

(回転多面鏡)より成っており、モータ等の駆動手段(不図示)により一定速度で回転している。122は各々第1の結像手段としての第1の走査レンズであり、主に主走査断面内に屈折力(パワー)を有するアナモフィックなレンズより成り、2以上の光束が入射する。123は各々第2の結像手段としての第2の走査レンズであり、主に副走査断面内にパワーを有するアナモフィックなレンズより成り対応する光束が入射する。

[0078]

124は第1の折り返しミラー、125は各々第2の折り返しミラーであり、 これら折り返しミラーは光束を所定の方向へ反射させている。126は各々感光 ドラムであり、導電体に感光層が塗布されており、対応する光束により静電潜像 を形成している。

[0079]

本実施形態では第1、第2の走査レンズ、第1、第2の折り返しミラーとで走査光学系を構成しており、単一のポリゴンミラー121を挟んで両側に各々配置されている。この走査光学系は前述の実施形態1の走査光学系と略同等な光学的作用は有する。

[0080]

本実施形態においては画像信号に応じて変調された光束を複数(本実施形態では4本)発する光源手段(不図示)と、該4本の光束に対応して配した複数の集光レンズとしてのシリンドリカルレンズ(不図示)とを有する入射光学系(不図示)から出射した4本の光束が、副走査断面内において単一のポリゴンミラー121の偏向反射面の法線に対して異なる角度を有して異なる方向から入射し、該偏向反射面の近傍に一旦結像する(斜入射光学系)。

[0081]

そして一旦結像した 4本の光東はポリゴンミラー 121 の回転により偏向反射され、単一のポリゴンミラー 121 を挟んで両側に配された各々の走査光学系に入射する。走査光学系においては、まず共通の第1 の走査レンズ 122 にそれぞれ 2 本ずつの光束が異なる角度で入射し、主に副走査断面内において屈折され、主走査断面内の像面湾曲及び f θ 特性が補正される。さらに第1 の走査レンズ 1

22を出射した光東は対応する折り返しミラーを介して対応する第2の走査レンズ123に入射し、主に副走査断面内の像面湾曲が補正され、対応する感光ドラム126面にスポットを結像し走査する。

[0082]

同図に示したようにポリゴンミラー121を1個にした上に第1の走査レンズ122を複数の光束について共通し使用することで光学部品を減らすことができる。また斜入射光学系を採用することで第1の走査レンズ122とポリゴンミラー121の副走査方向の幅を最小限に抑えることが可能であり、簡易な構成の4ビームのカラー画像形成装置の提供が可能となる。

[0083]

図17はポリゴンミラー121に対して片側の走査光学系について折り返しミラーを除いて光路を展開した状態を示した展開図である。同図において図16に示した要素と同一要素には同符番を付している。

[0084]

同図に示したように第2の走査レンズ123は副走査断面内において偏向反射点127側である方向に偏心した位置に光軸128を有している。このとき前記条件式(1)を満足させ、副走査倍率を一定とすることで走査線曲がりを取り除くと同時にビームの回転を補正することが可能となる。これにより感光ドラム126面上を走査線曲がりの少ない軌跡で良好なるスポットで光走査することが可能となる。

[0085]

このように本実施形態では上記の如く副走査断面内において入射光学系からの 複数の光束を単一のポリゴンミラー121の偏向反射面の法線に対して角度を持 って入射させ、複数の走査光学系の副走査断面内の結像倍率が各々略一定となる ように設定することにより、被走査面上で良好なるスポット形状が得られると共 に走査線曲がりの発生しないカラー画像形成装置を得ることができる。

[0086]

尚、本実施形態では光源手段を複数の光束を発する光源より構成したが、これ に限らず単一の光束を発する光源を複数設けて構成しても良い。

[0087]

「実施形態4]

図18は本発明の実施形態4のカラー画像形成装置の要部概略図である。

[0088]

本実施形態は実施形態3に示した画像形成装置により4ビームを走査して各々並行して像担持体である感光体上に画像情報を記録するタンデムタイプのカラー画像形成装置である。

[0089]

図18において、130はカラー画像形成装置、141は実施形態3に示した構成を有する光走査装置、151,152,153,154は各々像担持体としての感光ドラム、161,162,163,164は各々現像器、131は搬送ベルトである。

[0090]

図18において、カラー画像形成装置130には、パーソナルコンピュータ等の外部機器132からR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の各色信号が入力する。これらの色信号は、装置内のプリンタコントローラ133によって、C(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)、B(ブラック)の各画像データ(ドットデータ)に変換される。これらの画像データは、光走査装置141に入力される。そして、光走査装置141からは、各画像データに応じて変調されたビーム171,172,173,174が出射され、これらのビームによって感光ドラム151,152,153,154の感光面が主走査方向に走査される。

[0091]

本実施態様におけるカラー画像形成装置は光走査装置 141により 4 ビームを走査し、各々が C (シアン), M (マゼンタ), Y (イエロー)、B (ブラック) の各色に対応し、各々平行して感光ドラム 151, 152, 153, 154 面上に画像信号 (画像情報)を記録し、カラー画像を高速に印字するものである。

[0092]

本実施態様におけるカラー画像形成装置は上述の如く光走査装置141により

各々の画像データに基づいたビームを用いて各色の潜像を各々対応する感光ドラム151, 152, 153, 154面上に形成している。その後、記録材に多重転写して1枚のフルカラー画像を形成している。

[0093]

前記外部機器132としては、例えばCCDセンサを備えたカラー画像読取装置が用いられても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置130とで、カラーデジタル複写機が構成される。

[0094]

[本発明の実施態様]

本発明の様々な例と実施形態が示され説明されたが、当業者であれば、本発明の趣旨と範囲は本明細書内の特定の説明と図に限定されるのではなく、本願特許請求の範囲に全て述べられた様々の修正と変更に及ぶことが理解されるであろう

[0095]

本発明の実施態様の例を以下に列挙する。

[0096]

「実施熊様1]

画像信号に応じて変調された光束を発する光源手段と、該光源手段から発した 光束を副走査断面内において光偏向器の偏向反射面の近傍に一旦集光させる集光 レンズと、該光偏向器によって偏向された光束を被走査面上に導光する走査光学 系とを有し、該被走査面を光走査する光走査装置において、

副走査断面内において、該集光レンズからの光東は、該偏向反射面の法線に対して角度を持って入射し、該走査光学系は副走査断面内の結像倍率が略一定であることを特徴とする光走査装置。

[0097]

「実施熊様2〕

前記走査光学系は、副走査断面内に屈折力を有する光学素子を有し、該光学素子の光軸は主光線の通過位置に対して、前記偏向反射面の偏向反射点側に偏心していることを特徴とする実施態様1記載の光走査装置。

[0098]

「実施態様3]

前記走査光学系の全走査域における副走査断面内における結像倍率の最大値を β max、最小値を β min、副走査断面内における解像度により決まる画素サイズを P、前記偏向反射面の偏向反射点における法線と前記光学素子の光軸との距離を Δ L とするとき、

$$(\beta \max - \beta \min) < P / \Delta L$$

であることを特徴とする実施態様2記載の光走査装置。

[0099]

[実施態様4]

前記走査光学系の副走査断面内の結像倍率は被走査面全域で0.7倍以上であり、該走査光学系は主走査断面内に屈折力を有する第1の結像手段と、副走査断面内に屈折力を有し、かつ該屈折力が軸上から軸外に向かって弱い形状の第2の結像手段を有していることを特徴とする実施態様1、2又は3記載の光走査装置。

[0100]

[実施態様5]

副走査断面内において、前記第2の結像手段に入射する光束の主光線は、該第2の結像手段の光軸に対して角度を有して入射し、該第2の結像手段の光軸は偏向反射面の法線に対して平行であることを特徴とする実施態様4記載の光走査装置。

$[0\ 1\ 0\ 1\]$

「実施態様6]

前記光源手段は複数の発光点を有し、該複数の発光点から発した複数の光束は 共通の光偏向器を介して同一の被走査面を走査することを特徴とする実施態様1 乃至5の何れか1項に記載の光走査装置。

[0102]

「実施熊様 7 〕

画像信号に応じて変調された光束を複数発する光源手段と、該光源手段から発

した複数の光束を副走査断面内において単一の光偏向器の偏向反射面の近傍に一 旦集光させる複数の集光レンズと、該単一の光偏向器によって偏向された複数の 光束を異なる被走査面上に導光する複数の走査光学系とを有し、該異なる被走査 面を光走査する光走査装置において、

該複数の走査光学系は各々主走査断面内に屈折力を有する第1の結像手段と、 副走査断面内に屈折力を有する第2の結像手段を有し、該光偏向器に入射する光 束が副走査断面内において、該偏向反射面の法線に対して角度を持って入射し、 副走査断面内の解像度により決まる画素サイズをP、該複数の走査光学系の全走 査域における副走査倍率の最大値を β max、最小値を β min、該偏向反射面の偏向 反射点における該法線と、該第2の結像手段の副走査断面内における光軸との距 離を Δ L とするとき、

 $(\beta \max - \beta \min) < P / \Delta L$

であることを特徴とする請光走査装置。

[0103]

[実施態様8]

前記複数の走査光学系は、各々副走査断面内に屈折力を有する光学素子を有し、該光学素子の光軸は主光線の通過位置に対して、前記偏向反射面の偏向反射点側に偏心していることを特徴とする実施態様7記載の光走査装置。

$[0\ 1\ 0\ 4]$

[実施態様9]

副走査断面内において、前記走査光学系による結像倍率が被走査面全域で0. 7倍以上であり、前記第2の結像手段は副走査断面内の屈折力が軸上から軸外に 向かって弱い形状より成っていることを特徴とする実施態様7又は8記載の光走 査装置。

[0105]

「実施熊様10〕

副走査断面内において、前記第2の結像手段に入射する光束の主光線は、該第2の結像手段の光軸に対して角度を有して入射し、該第2の結像手段の光軸は偏向反射面の法線に対して平行であることを特徴とする実施態様7、8又は9記載

の光走査装置。

[0106]

[実施熊様11]

色信号の異なった画像信号に応じて変調された光束を発する複数の光源手段と、該複数の光源手段から発した複数の光束を副走査断面内において共通の光偏向器の偏向反射面の近傍に一旦集光させる複数の集光レンズと、該複数の光束は共通の光偏向器によって偏向されており、該複数の光束を異なった被走査面上に導光する複数の走査光学系を有し、該異なる被走査面を光走査する光走査装置において、

該光偏向器の偏向反射面に入射する複数の光束は副走査断面内で該偏向反射面の法線に対して角度を持って入射し、該複数の走査光学系は各々副走査断面内において結像倍率が略一定であることを特徴とする光走査装置。

$[0\ 1\ 0\ 7]$

「実施態様12]

前記複数の走査光学系は、各々副走査断面内に屈折力を有する光学素子を有し、該光学素子の光軸は主光線の通過位置に対して、前記偏向反射面の偏向反射点側に偏心していることを特徴とする実施態様11記載の光走査装置。

[0108]

「実施態様13]

各々が実施態様1乃至12のいずれか1項に記載の光走査装置の被走査面に配置され、互いに異なった色の画像を形成する複数の像担持体とを有することを特徴とするカラー画像形成装置。

[0109]

「実施熊様14]

外部機器から入力した色信号を異なった色の画像データに変換して各々の光走 査装置に入力せしめるプリンタコントローラを有していることを特徴とする実施 態様13記載のカラー画像形成装置。

[0110]

【発明の効果】

本発明によれば前述の如く副走査断面内において、集光レンズからの光束が偏向反射面の法線に対して角度を持って入射し、走査光学系が副走査断面内の結像倍率が略一定となるように各要素を設定することにより、被走査面上で良好なるスポット形状が得られると共に走査線曲がりの発生しない光走査装置を達成することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施形態1の主走査断面図
- 【図2】 本発明の実施形態1の副走査断面図
- 【図3】 本実施形態を実施しなかった感光ドラム面におけるスポットの状態を示した説明図
- 【図4】 本実施形態による感光ドラム面におけるスポットの状態を示した 説明図
- 【図5】 本実施形態の走査線曲がりの状態と、本実施形態を実施しなかった場合の走査線曲がりの状態を示したグラフ
 - 【図6】 スポットの回転が発生する理由を説明した説明図
- 【図7】 ビームの主走査方向のマージナル光線が第2の走査レンズを出射 した後の像面までの状態を示した説明図
 - 【図8】 マージナル光線の像面における到達位置を点で示した説明図
 - 【図 9 】 レンズの副走査方向の偏心の効果を示したグラフ
 - 【図10】 斜入射を行わない場合の副走査断面の状態を示した説明図
 - 【図11】 斜入射光学系における副走査断面の状態を示した説明図
 - 【図12】 本発明の数値実施例の光走査装置の主走査断面図
 - 【図13】 本発明の数値実施例の光走査装置の副走査断面図
 - 【図14】 本発明の数値実施例の光学性能を示す説明図
 - 【図15】 本発明の実施形態3のカラー画像形成装置の副走査断面図
 - 【図16】 本発明の実施形態 4 の光走査装置の副走査断面図
 - 【図17】 片側の走査光学系について光路を展開した状態を示した展開図
 - 【図18】 本発明の実施形態5のカラー画像形成装置の副走査断面図
 - 【図19】 従来の画像形成装置に用いられる光走査装置の主走査断面図

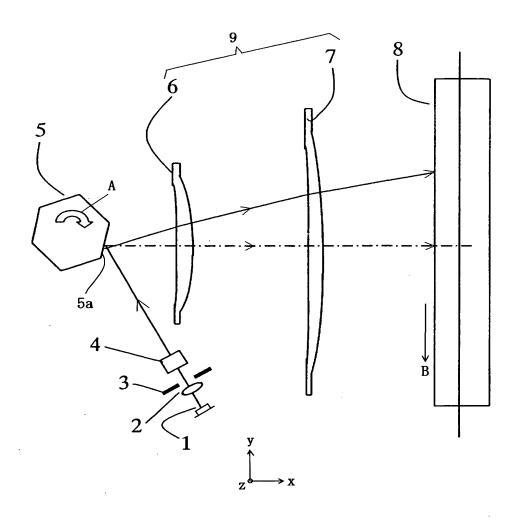
【符号の説明】

- 1 光源手段
- 2 集光レンズ
- 3 開口絞り
- 4 光学系(シリンドリカルレンズ)
- 5 光偏向器 (ポリゴンミラー)
- 6 第1の走査レンズ
- 7 第2の走査レンズ
- 8 被走査面 (感光ドラム面)
- 9 走査光学系
- 141 光走査装置
- 151, 152, 153, 154 像担持体(感光ドラム)
- 161, 162, 163, 164 現像器
- 131 搬送ベルト
- 171, 172, 173, 174 マルチビームレーザー
- 130 カラー画像形成装置
- 131 搬送ベルト
- 132 外部機器
- 133 プリンタコントローラ

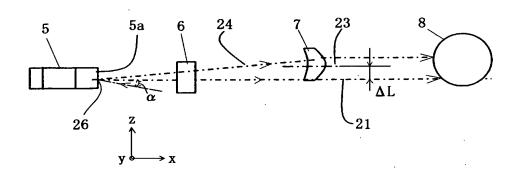
【書類名】

図面

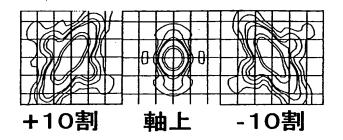
【図1】



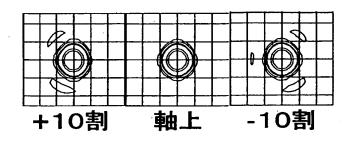
【図2】



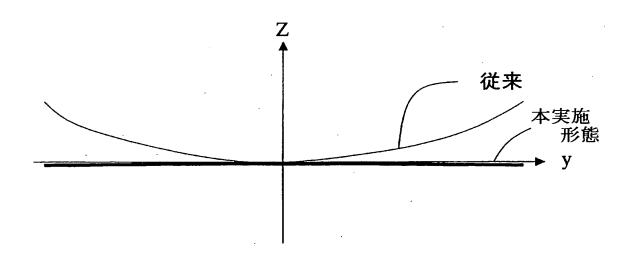
【図3】



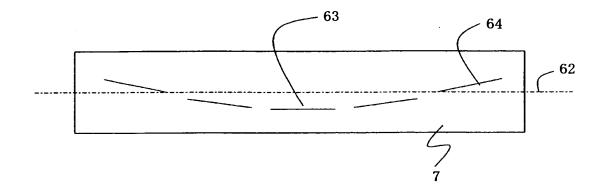
【図4】



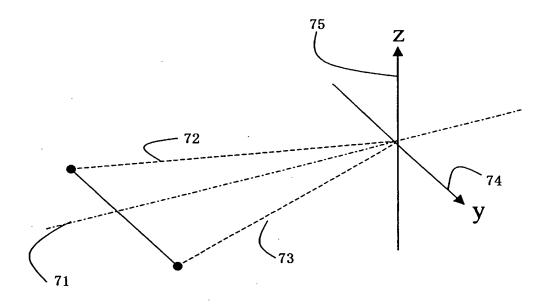
【図5】



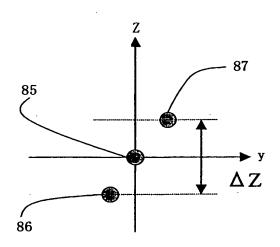
【図6】



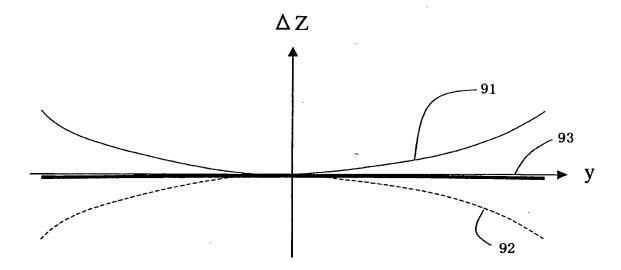
【図7】



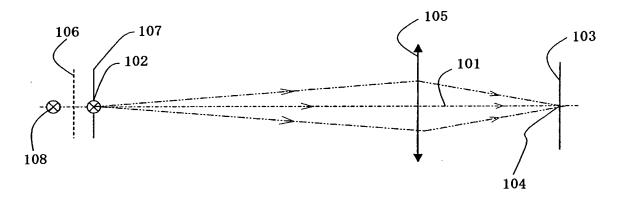
【図8】



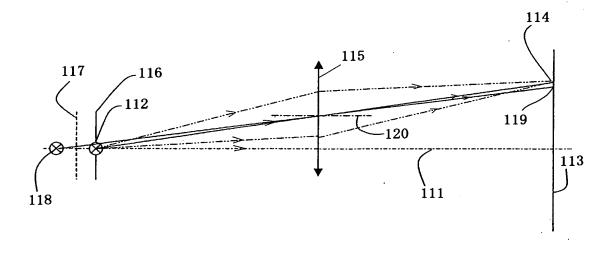
【図9】



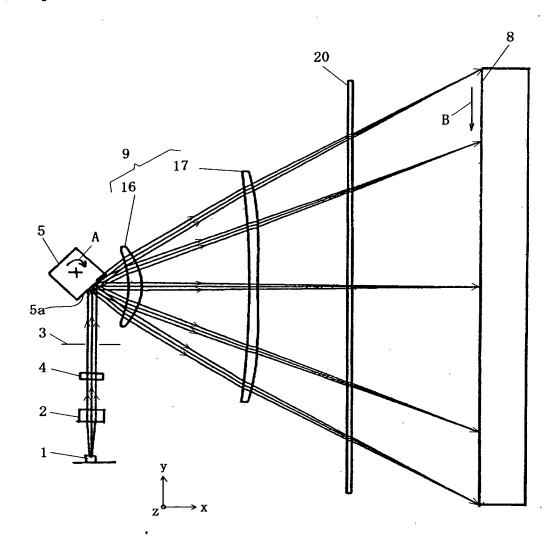
【図10】



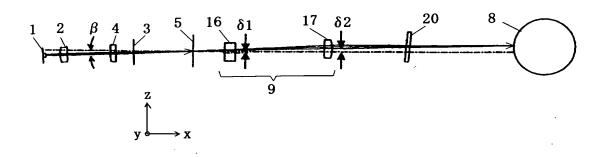
【図11】



【図12】



【図13】



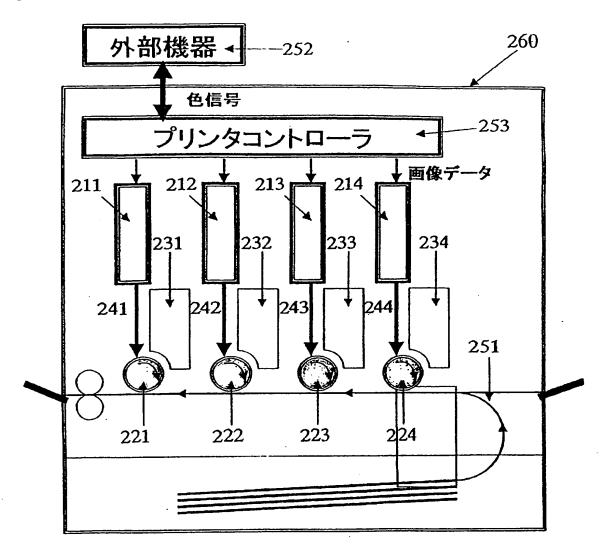
【図14】

_	_							_		- Tall (d)	b (mm	- 50							H	主走	主汽车			
⊢	-	-+	_		_		├			Charles	VIIII									_ M#				
_	-											þ	ij								-			
_										+	+	3.0	<u> </u>	├	_		_		-	-		_		-
	-						-	—		+	+		-		_			-		—				
	_	$\overline{}$		l								2.0												
=	\Box	\Box							_	-		1.0	-		\vdash	_		_			-		-	-
	-			_			-	+-	-	+-					Ш	Ш			L				ľ	
_			•	Į	مست							0.0				Ш				-				-
<u> </u>	_			_	0			├		+	+	1.0		├	_	\vdash	₽	-		 €	₽			┰
_	-+-	\rightarrow		_	<u> </u>			-	-	+-					l									
												2.0			Ц					_				-
	_							 	₩	-		3.0	-			_	-			•	-	-	_	
		— ∔			-		+	1 -	-	-	1									1				
	\perp											4.0					_	_					_	-
						1						L-5.0-					L		Ŀ.					

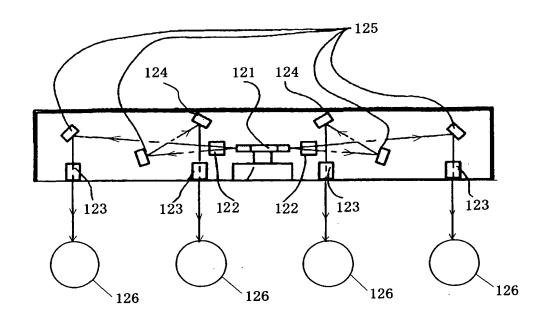
-									- 45 -		$\overline{}$				*		 						歪曲収
r										0 5 41	(man)	20	_	田収	BZ (7/)		 				-		
Г						$\overline{}$	1				L	1.5											発売す
Г					_					1		1.5									<u> </u>	↓	1
r						$\overline{}$															↓	L	—
Т	$\overline{}$					1				1		1.0											
-	$\overline{}$							$\overline{}$		$\overline{}$										<u> </u>	<u> </u>		
Н		-			-	_	†					0.5										<u> </u>	<u> </u>
-		-	_		_	-												0					1
⊢		ì	•			1			-			P-0.0			ì			9					_
2		-			0	$\overline{}$	1		10				-			4				D	<u> </u>	—	—
۳			-							$\overline{}$		عتما			L			L	<u></u>	<u> </u>		1	
۲	_	_	 		+	 			-	1		T.,										<u> </u>	—
۲				-		+				_	T	7.0							L	_			┺-
-			 		_	_				1										<u> </u>	ـــــ		┺-
۲						1		-		1	1	1.3			$\overline{}$	_		L	L	L			1
H	_	-	 			 	 			1			1		I								
٠.						•						2.0					 						

光学特性

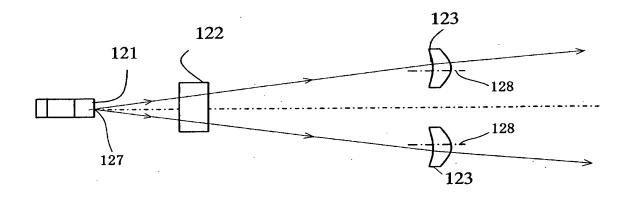
【図15】



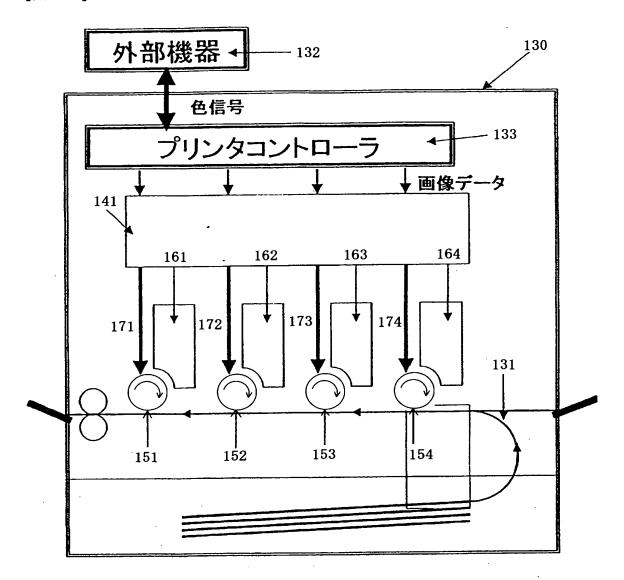
【図16】



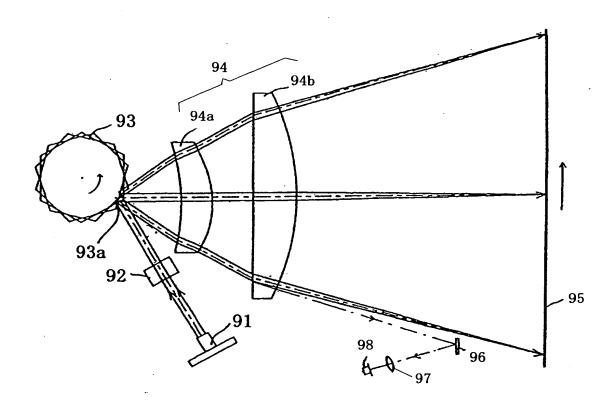
【図17】



【図18】



【図19】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 被走査面上で良好なるスポット形状を得ると共に走査線曲がりの 発生しない光走査装置を得ること。

【解決手段】 画像信号に応じて変調された光東を発する光源手段1と、該 光源手段から発した光東を副走査断面内において光偏向器5の偏向反射面の近傍 に一旦集光させる集光レンズ4と、該光偏向器によって偏向された光東を被走査 面8上に導光する走査光学系9とを有し、該被走査面を光走査する光走査装置に おいて、副走査断面内において、該集光レンズからの光東は、該偏向反射面の法 線に対して角度を持って入射し、該走査光学系は副走査断面内の結像倍率が略一 定であること。

【選択図】 図1

特願2003-030634

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社